

Częstochowa 03.04.2012.

Dr Marcin Nabiałek
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska
Adres do korespondencji
Al. Niepodległości 29 m 137
42-200 Częstochowa
e-mail: nmarcell@wp.pl
telefon: 531676668

**Do
Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów**

**WNIOSEK
O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO**

Proszę o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej mieszczący się przy al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Oświadczam, że posiadam stopień doktora nauk technicznych.

Do oceny przedkładam monografię „Wytwarzanie oraz właściwości stopów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie żelaza” oraz pozostałe osiągnięcia wyszczególnione w załączonej dokumentacji.

Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autorem referatem będzie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Z wyrazami szacunku



Załączniki:

- Załącznik nr 1.** Życiorys oraz zestawienie dorobku naukowo - badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego (tabelaryczny).
- Załącznik nr 2.** Autoreferat informujący o działalności naukowo - badawczej, dydaktyczno - wychowawczej oraz organizacyjnej.
- Załącznik nr 3.** Dorobek Naukowy, Dydaktyczny i Organizacyjny.
- Załącznik nr 4.** Odpis DYPLOMU Uzyskania Stopnia Naukowego Doktora Nauk Technicznych.
- Załącznik nr 5.** Medale uzyskane na Światowych i Międzynarodowych Wystawach Innowacji i Myśli Technicznej.
- Załącznik nr 6.** Listy Gratulacyjne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Załącznik nr 7.** Dyplomy od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Załącznik nr 8.** Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 9.** Certyfikaty i Szkolenia.
- Załącznik nr 10.** Nagrody specjalne Uzyskane na Światowych i Międzynarodowych Wystawach Innowacji i Myśli Technicznej.
- Załącznik nr 11.** Potwierdzenie udziału procentowego w publikacjach zbiorowych.
- Załącznik nr 12.** Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskane za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze.
- Załącznik nr 13.** Odznaki i odznaczenia.
- Załącznik nr 14.** Monografia „Wytwarzanie oraz właściwości stopów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie żelaza”.
- Załącznik nr 15.** Przykładowe artykuły współautorstwa habilitanta.
- Załącznik nr 16.** Dwie płyty CD zawierające elektroniczną wersję dokumentów w j. polskim i angielskim.
- Załącznik nr 17.** Dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą.